

Munkabeosztás a Quanta 3D SEM/FIB eszközön. 2011. január 31 – február 6.							
	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
7							
8	mikroszkóp beállítás, felkészülés a heti mérésekre VG	Gubicza J. 3 db. ezüst minta (1, 10, 20 HPT) plazmatisztítás után szemcseméret vizsgálat VG	Gherdán Katalin SB13, SB24, SB35 tájékoztató mérések ETD, vCD, XRD	Nanomanipulátor próba HK, DZ, RK	Szerviz	Szerviz	Szerviz
9							
10							
11							
12							
13	N.Q. Chinh Al-Zn minta, ultrahangis tisztítás, plazmatisztítás, szemcsehatárok, kiválások VG	Huhn A.-é, Havancsák Károly ionbesugárzott minták ETD HK, VG	Gherdán Katalin SB41 FIB, ETD, vCD, XRD RK, VG	TEM mintakészítés próba HK, DZ, RK			
14							
15							
16							
17			slice and view Tolnai Domonkos mintája befejezés VG, RK				
18							
19							
20							
21							

Megjegyzések

DZ

HK

RK

VG

Dankházi Zoltán

Havancsák Károly

Ratter Kitti

Varga Gábor